

您现在的位置: [首页](#)>[研究生教育](#)>[研究生部](#)>[专业和导师](#)>等离子体物理

## 舒兴胜

发表日期: 2009-11-25

作者:

点击率:



【打印】



【小

中

大】

【关闭】



Shu xingsheng, Male, born in Anhui province in 1970, Ph.D of plasma physics, associate Professor, Main interests are plasma physical experiments and industrial applications. The research currently emphasis focus on mechanism and applications of low temperature and hot plasma produced by DC, AC, RF and microwave and so on, such as plasma incising and spraying, innocuous treatment of trash, thin films deposition, materials etching, sterilization, surface modification of polymer, and coal pyrogenation for acetylene and so on.

Dr. Shu xingsheng, P.O. Box 1126, Anhui, Hefei 230031, P.R. China

Phone: +86-551-5591392, Fax: +86-551-5591310

E-mail: xsshu@ipp.ac.cn

## 个人介绍

舒兴胜, 男、1968年生生于安徽省桐城县, 博士、副研究员、硕士生导师。主要从事等离子体应用研究, 研究方向为直流、交流、射频、微波等方法产生低温等离子体及热等离子体的物理及应用领域, 如等离子体切割与喷涂、危险废物无害化处置、薄膜沉积、材料刻蚀、低温等离子体灭菌、高分子材料表面接枝改性、热解煤制乙炔等。

地址: 合肥市1126信箱 邮编: 230031 Email: xsshu@ipp.ac.cn

电话: 0551-5591392 传真: 0551-5591310

- ☐
- ☐ 理论物理
- ☐ 等离子体物理
- ☐ 凝聚态物理
- ☐ 光学
- ☐ 生物物理学
- ☐ 材料物理与化学
- ☐ 大气物理学与大气环境
- ☐ 核能科学与工程
- ☐ 核技术及应用
- ☐ 制冷及低温工程
- ☐ 电工理论与新技术
- ☐ 精密仪器及机械
- ☐ 检测技术与自动化装置
- ☐ 计算机应用技术
- ☐ 环境科学